

物理学B第2回

ガウスの法則

濱本 雄治1

情報工学部 情報通信工学科

2025年10月1日

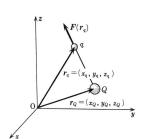
¹hamamoto@c.oka-pu.ac.jp https://yhmmt.github.io/pages/

前回の復習



▶ 電荷 Q が電荷 q に作用するクーロン力

$$\boldsymbol{F}_{q\leftarrow Q} = \frac{qQ}{4\pi\varepsilon_0} \frac{\boldsymbol{r}_q - \boldsymbol{r}_Q}{|\boldsymbol{r}_q - \boldsymbol{r}_Q|^3}$$



▶ 電荷 Q が位置 r に作る電場

$$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} \frac{\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}_Q}{|\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}_Q|^3}$$

■ 電荷 Q が電場 E を作り、電場 E が電荷 q に作用 (近接作用)

前回の復習



ightharpoonup n 個の電荷 Q_1,Q_2,\cdots,Q_n が位置 r に作る電場 (重合せの法則)

$$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \sum_{i=1}^{n} \frac{Q_i(\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}_{Q_i})}{|\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}_{Q_i}|^3}$$

▶ 連続的に分布する電荷が位置 r に作る電場

$$E(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int d\mathbf{r}' \frac{\rho(\mathbf{r}')(\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} \qquad \left(\rho(\mathbf{r}) \equiv \sum_{i=1}^n Q_i \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_i)\right)$$

ディラックのデルタ関数

$$\delta(\mathbf{r}) = \begin{cases} \infty & (\mathbf{r} = 0) \\ 0 & (\mathbf{r} \neq 0) \end{cases}, \qquad \int d\mathbf{r}' f(\mathbf{r}') \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}') = f(\mathbf{r})$$

前回の小テストの解説



1 C の正の点電荷 3 個が、下図に示す配置で置かれている。この時、電荷 A に働くクーロン力の向きと大きさを求めよ。

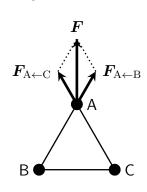
電荷 B, C が電荷 A に及ぼすクーロン力 の大きさは

$$|\mathbf{F}_{A\leftarrow B}| = |\mathbf{F}_{A\leftarrow C}| = k\frac{1^2}{1^2} = k$$

これらの合力の大きさは

$$|F| = \sqrt{3}k = 9\sqrt{3} \times 10^9 \text{ [N]}$$

それぞれの力の向きは図の通り。

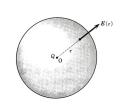


球面上の電場



ightharpoons 電荷 Q が距離 r の位置に作る電場の大きさ

$$E(r) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Q}{r^2}$$



▶ 両辺に半径 r の球 S_r の表面積 $4\pi r^2$ を掛けると

$$E(r) \times 4\pi r^2 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Q}{r^2} \times 4\pi r^2 = \frac{Q}{\varepsilon_0}$$

- \triangleright 電場ベクトル E(r) は半径 r の球面に垂直
- \triangleright 電場の大きさ E(r) は半径 r の球面上で一定
- ightharpoons 左辺は E(r) の球面に垂直な成分 (法線成分)E(r) の面積分

$$E(r) \times 4\pi r^2 = \underbrace{E(r)}_{S_r} \int_{S_r} \mathrm{d}S = \int_{S_r} E(r) \mathrm{d}S \quad \left(= \frac{Q}{\varepsilon_0} \right)$$

一般の閉曲面上の電場



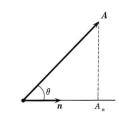
ightharpoons 任意のベクトル A と単位ベクトル n の内積

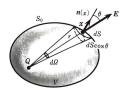
$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{n} = |\mathbf{A}| |\mathbf{n}| \cos \theta = |\mathbf{A}| \cos \theta = A_n$$

darphi A の n 方向の成分は $A\cdot n$ と書ける

▶ 閉曲面 S₀ の微小面 dS 上の電場の法線成分

$$E_n = \mathbf{E} \cdot \mathbf{n} = E \cos \theta = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} \frac{\cos \theta}{r^2}$$





弧度法



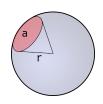
- ▶ 平面角
- ▷ 単位円上の一部 (弧) の長さで表す
- ▶ 単位は rad (ラジアン)
- ho 半径 r の円周上の弧の長さを ℓ とすると その角度 θ は

$$\ell: \theta = r: 1, \qquad \therefore \theta = \frac{\ell}{r} \text{ [rad]}$$

- ▶ 立体角
- ▷ 単位球上の一部の面積で表す
- ▶ 単位は sr (ステラジアン)
- ho 半径 r の球面上の一部の面積を a とすると その立体角 ω は

$$a: \Omega = r^2: 1^2, \qquad \therefore \Omega = \frac{a}{r^2} \text{ [sr]}$$





閉曲面内に電荷がある場合



- ightharpoonup E に垂直な微小面は $\mathrm{d}S\cos\theta$
- dS cos θ の立体角 dΩ は

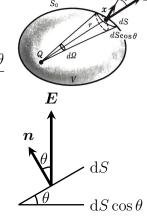
$$dS \cos \theta : d\Omega = r^2 : 1^2, \quad \therefore d\Omega = \frac{dS \cos \theta}{r^2}$$

▶ 電場の法線成分と微小面の面積の積

$$E_n dS = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} \frac{\cos\theta}{r^2} \times \frac{r^2 d\Omega}{\cos\theta} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} d\Omega$$

▶ 両辺を面積分

$$\int_{S_0} E_n dS = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} \int d\Omega = \frac{Q}{\varepsilon_0}$$



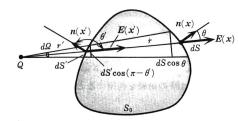
閉曲面外に電荷がある場合



▶ 微小面 dS 上は前と同じ

$$d\Omega = \frac{dS \cos \theta}{r^2}$$
$$E_n dS = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} d\Omega$$

▶ 微小面 dS' 上は θ' > 90° なので



$$d\Omega = \frac{dS' \cos(\pi - \theta')}{r'^2} = -\frac{dS' \cos \theta'}{r'^2},$$

$$E_n dS' = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} \frac{\cos \theta'}{r'^2} \times \left(-\frac{r'^2 d\Omega}{\cos \theta'}\right) = -\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} d\Omega$$

▶ 両者の和を取ると

$$E_n dS + E_n dS' = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} d\Omega - \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} d\Omega = 0, \qquad \therefore \int_{S_0} E_n dS = 0$$

dS 上と dS' の寄与が相殺

ガウスの法則



- $lacksymbol{\triangleright}$ S_0 の内部に電荷 Q_1,Q_2,\cdots,Q_N 、外部に電荷 $q_{lpha},q_{eta},\cdots,q_{\sigma}$
- ▶ これらの電荷が作る電場

$$E = E^{(1)} + E^{(2)} + \dots + E^{(N)} + E^{(\alpha)} + E^{(\beta)} + \dots + E^{(\sigma)}$$

▶ S₀上で法線成分を面積分

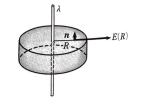
$$\int_{S_0} E_n dS = \int_{S_0} E_n^{(1)} dS + \int_{S_0} E_n^{(2)} dS + \dots + \int_{S_0} E_n^{(N)} dS + \underbrace{\int_{S_0} E_n^{(\alpha)} dS}_{=0} + \underbrace{\int_{S_0} E_n^{(\beta)} dS}_{=0} + \underbrace$$

 S_0 上での電場の法線成分の面積分は S_0 に含まれる電荷に比例

例1:無限に長い直線状の電荷が作る静電場



- 電荷は単位長さ当り λ で一様に分布
- ▶ 高さ h、半径 R の円筒状の閉曲面 S₀
 - ▷ 電場は側面に垂直で R のみの関数
 - ▷ 上下の底面上で電場の法線成分はゼロ
 - $\triangleright S_0$ に含まれる電荷は $h\lambda$



▶ ガウスの法則から

$$\int_{S_0} E_n dS = E(R) \times 2\pi Rh = \frac{h\lambda}{\varepsilon_0},$$
$$\therefore E(R) = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 R}$$

積分を実行することなくクーロンの法則の結果が得られた

例2:無限に長い円筒状の電荷が作る静電場



- ▶ 電荷は半径 a の円筒の内部に単位体積当り ρ で一様に分布
- ightharpoonup 高さh、半径Rの円筒状の閉曲面 S_0
 - ▷ 電場は側面に垂直で R のみの関数
 - ▷ 上下の底面上で電場の法線成分はゼロ
 - ho S_0 に含まれる電荷は R < a のとき $\pi R^2 h
 ho$ 、 R > a のとき $\pi a^2 h
 ho$
- ▶ ガウスの法則から
 - ▶ R < a のとき</p>

$$\int_{S_0} E_n dS = E(R) \times 2\pi Rh = \frac{\pi R^2 h \rho}{\varepsilon_0}, \qquad \therefore E(R) = \frac{R\rho}{2\varepsilon_0}$$

▷ R > a のとき

$$\int_{S_0} E_n \mathrm{d}S = E(R) \times 2\pi R h = \frac{\pi a^2 h \rho}{\varepsilon_0}, \qquad \therefore E(R) = \frac{a^2 \rho}{2\varepsilon_0 R}$$

 $\lambda = \pi a^2 \rho$ とすると例1の結果と一致

例2:無限に長い円筒面状の電荷が作る静電場

- ▶ 電荷は半径 a の中空の円筒面上に単位面積当り ω で一様に分布
- ▶ 高さ h、半径 R の円筒状の閉曲面 S₀
 - ▷ 電場は側面に垂直で R のみの関数
 - ▷ 上下の底面上で電場の法線成分はゼロ
 - $ight
 angle S_0$ に含まれる電荷は R < a のときゼロ、R > a のとき $2\pi a h \omega$
- ▶ ガウスの法則から
 - ▷ R < aのとき</p>

$$\int_{S_0} E_n dS = E(R) \times 2\pi Rh = 0, \qquad \therefore E(R) = 0$$

▶ R < a のとき

$$\int_{S_0} E_n dS = E(R) \times 2\pi Rh = \frac{2\pi a h \omega}{\varepsilon_0}, \qquad \therefore E(R) = \frac{a\omega}{\varepsilon_0 R}$$

 $\lambda = 2\pi a\omega$ とすると例1の結果と一致

例3: 球状の電荷が作る静電場

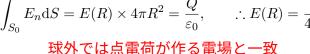


- 電荷 Q が半径 a の球内に一様に分布
- ▶ 半径 R の球状の閉曲面 S₀
 - \triangleright 電場は S_0 に垂直で R のみの関数
 - $\triangleright S_0$ に含まれる電荷は R < a のとき $\left(\frac{R}{a}\right)^3 Q$ 、
 - R > a obs Q
- ▶ ガウスの法則から
 - ▶ R < aのとき</p>

$$\int_{S_0} E_n dS = E(R) \times 4\pi R^2 = \left(\frac{R}{a}\right)^3 \frac{Q}{\varepsilon_0}, \qquad \therefore E(R) = \frac{QR}{4\pi\varepsilon_0 a^3}$$

 $\triangleright R > a \mathcal{O}$

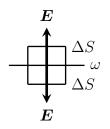
$$\int_{S_0} E_n dS = E(R) \times 4\pi R^2 = \frac{Q}{\varepsilon_0}, \qquad \therefore E(R) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R^2}$$



例4:無限に広い平面状の電荷が作る静電場



- ▶ 電荷は単位面積当り ω で一様に分布
- ightharpoonup 平面を貫く高さh、底面積 ΔS の閉曲面 S_0
 - ▷ 電場は底面に垂直
 - ▷ 側面上で電場の法線成分はゼロ
 - $\triangleright S_0$ に含まれる電荷は $\omega \Delta S$



▶ ガウスの法則から

$$\int_{S_0} E_n dS = E \times 2\Delta S = \frac{\omega \Delta S}{\varepsilon_0}, \qquad \therefore E = \frac{\omega}{2\varepsilon_0}$$

導体



▶ 導体内には自由電子が存在

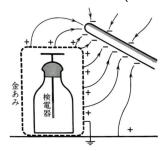
A +++ + - - - - - - - - - - - + +

- ▶ 帯電体を近づけると誘導電荷が発生 (静電誘導)
- ▶ 電荷が静止しているとき
 - ▷ 導体内の静電場はゼロ
 - :: 導体内に静電場が存在すると、自由電子が運動 (対偶)
 - ▷ 導体表面の静電場は表面に垂直
 - ∵ 導体表面に平行な成分が存在すると、自由電子が運動 (対偶)
 - ▷ 導体内の電荷はゼロ
 - :: 導体内の任意の閉曲面上で静電場はゼロ
 - → ガウスの法則から閉曲面に含まれる電荷もゼロ

静電遮へい



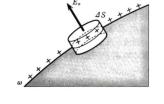
- ▶ 導体内部に静電場は存在しない
- ▶ 導体で覆うことで外部の電場を遮断 (静電遮蔽)



導体表面上の電場と電荷分布



- ▶ 導体内の電場はゼロ
- ▶ 導体表面の電場は表面に垂直
- ightharpoons 導体表面を貫く底面積 ΔS の微小な円筒状の閉曲面 S_0



- ▷ 電場は上の底面に垂直
- ▷ 側面上で電場の法線成分はゼロ
- ▷ 下の底面上で電場はゼロ
- $ightharpoonup S_0$ 内の電荷面密度を ω とすると、ガウスの法則から

$$\int_{S_0} E_n dS = E_n \Delta S = \frac{\omega \Delta S}{\varepsilon_0}, \qquad \therefore \omega = \varepsilon_0 E_n$$

導体表面上の電場が分かれば電荷分布も分かる